PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-143727

(43)Date of publication of application: 16.06.1988

(51)Int.CI.

H01J 29/76

(21)Application number: 61-287781

(71)Applicant: TOTOKU ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

04.12.1986

(72)Inventor: TATSUNO TAKAHIKO

INOUE HIDEYUKI KANAI MASAHIRO

TSUCHIYA TAKAHIDE

(54) DEFLECTING YOKE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a high quality picture characteristic to be obtained even in a fast scanning by forming so that a comatic aberration can be treated by a deflection york.

CONSTITUTION: A pair of E-shaped magnetic substances 1 and 1' positioned at both left and right sides of electron beams R, G, and B in an in-line arrangement and a pair of U-shped magnetic substances 2 and 2' positioned at both upper and lower sides of electron beams R, G, and B are arranged. And auxiliary coils 3a, 3b, 3c, and 3a', 3b', 3c' are wrapped in each foot part of the pair of E-shaped magnetic substances 1 and 1', and auxiliary coils 4 and 4' in the middle part of the pair of U-shaped magnetic substances 2 and 2', these auxiliary coils 3a, 3b, 3c, and 3a', 3b', 3c', also 4 and 4' are connected each other in seres, and connected to a vertical deflection coil 9. A vertical deflection current is flowed to auxiliary coils 3a, 3b, 3c, and 3a', 3b', 3c',

also 4 and 4' in such constitution. This enables a deflecting york to be used even in a high horizontal deflection frequency area.

(54) ELECTRON GUN FOR COLOR PICTURE TUBE

(11) 63-143725 (A) (43) 16.6.1988 (19) JP

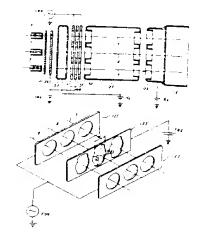
(21) Appl. No. 61-288798 (22) 5.12.1986

(71) HITACHI LTD (72) MASAJI SHIRAI(3)

(51) Int. CP. H01J29 50

PURPOSE: To enable a curvature of field correction to be effectively made by making a constitution in which a noncircular aperture is provided to the second member of the fourth electrode, an electric potential difference between the first and third members is made to be changed to synchronize with a deflecting current, an electric potential of the first and third members is made to rise at the time of deflection.

CONSTITUTION: A long slit in the vertical direction is provided to an aperture part of the second member 122' arranged to the middle of three members, and is retained to have the same electric potential as the second electrode G2. The same electric potential V_d, is applied to the first and third members 121 and 123 arranged to both sides of the second member 122'. $V_{\rm 64}$ is made to have a dynamic electeic potential varying with synchronizing with a deflecting current, rises a V_{G4} value, strengthens a nonaxisymmetric lense strength formed by a slit, and cancels astigmatism following an electron beam deflection when the deflecting current is high and the electron beam deflection quantity is large. This enables astigmatism and a curvature of field arised by the electron beam deflection to be corrected concurrently.



(54) COLOR PICTURE TUBE

(11) 63-143726 (A) (43) 16.6.1988 (19) JP

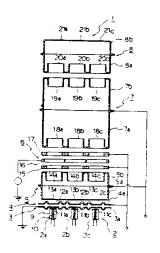
(21) Appl. No. 61-290676 (22) 5.12.1986

(71) TOSHIBA CORP (72) TAKETOSHI SHIMOMA(2)

(51) Int. Cl⁴. H01J29/50

PURPOSE: To enable a high resolution to be obtained throughout a whole area of a fluorescent screen by arranging an auxiliary lense part in which a circular electron beam passage aperture is formed to the first and third grid electrodes. and a nonaxisymmetric electron beam passage aperture to the second grid electrode.

CONSTITUTION: At least the first, second, and third grid electrodes 15, 16, and 17 are arranged between an electron beam emission source and a main lense part 20. And circular electron beam passage aperture 15a. 15b, 15c. 17a. 17b, and 17c are formed into both sides first and third grid electrodes 15 and 17 to which a prescribed focusing voltage is applied. An auxiliary lense part to which nonaxisymmetric electron beam passage aperture 16a, 16b, and 16c are formed is arranged to the middle second grid electrode 16 to which a dynamic voltage gradually descending or ascending from the prescribed focusing voltage following an increase of an electron beam deflection quantity is applied. This enables a resolution of a whole fluorescent screen to be improved with the brightness difference between the peripheral part and the middle part of the fluorescent screen and an increase of a beam spot diameter eliminated.



(54) DEFLECTING YOKE DEVICE

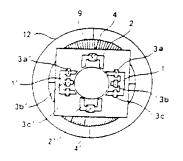
(11) 63-143727 (A) (43) 16.6.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 61-287781 (22) 4.12.1986 (71) TOTOKU ELECTRIC CO LTD (72) TAKAHIKO TATSUNO(3)

(51) Int. Cl. H01J29/76

PURPOSE: To enable a high quality picture characteristic to be obtained even in a fast scanning by forming so that a comatic aberration can be treated by a deflection york.

CONSTITUTION: A pair of E-shaped magnetic substances 1 and 1' positioned at both left and right sides of electron beams R, G, and B in an in-line arrangement and a pair of U-shped magnetic substances 2 and 2' positioned at both upper and lower sides of electron beams R, G, and B are arranged. And auxiliary coils 3a, 3b, 3c, and 3a', 3b', 3c' are wrapped in each foot part of the pair of E-shaped magnetic substances 1 and 1', and auxiliary coils 4 and 4' in the middle part of the pair of U-shaped magnetic substances 2 and 2', these auxiliary coils 3a, 3b, 3c, and 3a', 3b', 3c', also 4 and 4' are connected each other in seres, and connected to a vertical deflection coil 9. A vertical deflection current is flowed to auxiliary coils 3a, 3b, 3c, and 3a', 3b', 3c', also 4 and 4' in such constitution. This enables a deflecting york to be used even in a high horizontal deflection frequency area.



⑲ 日本 国特 許 庁 (J P)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭63-143727

file

趋别記号

厅内整理番号

四公開 昭和63年(1988)6月16日

H 01 J 29/76

D - 7301 - 5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 偏向ヨーク装置

②特 顋 昭61-287781

愛出 顏 昭61(1986)12月4日

⑦発 明 者 井 上 秀 奉 長野県上田市大字大屋300番地 東京特殊電線株式会社上 田工場内

母発明者 金井 正広 長野県上田市大字大屋300番地 東京特殊電線株式会社上

田工場内

田工場内

①出 願 人 東京特殊電線株式会社 東京都新宿区大久保1丁目3番21号

剪 知 書

1. 発明の名称

區向ヨーク装包

- 2、特許請求の範囲
- ② 前記1対の E 型磁性体の それぞれの質部に若 型された補助コイルを各 E 引磁性体的に直列に 接致し、1対の補助コイル群を形成せしめ、数 1対の補助コイル群を関に近列に接収するとと

もに前記在別に提取した1対の補助コイル群と 並列に可要提供器を複製し、前記1対の補助コ イル群の接触点と可要抵抗器の中点とを接続し てブリッジ図路を形成せしめ、該ブリッジ図路 に負債額向性減を減すことを物徴とする特許的 収の無理如1項記載の経向ヨーク製性。

- (II) 前記1対のコ型組性体の中央形に登録された 補助コイルを互いに選昇に接続するとともに就 記型列に接続された2つの補助コイルと並列に 可促延机器を接続し、前記2つの補助コイルと 送過点と可要抵抗器の中点とを接続してブリッ ジ回路を形成せしめ、模プリッジ回路に設備 可以記載を指すことを特徴とする特許請求の領域 第1項記載の個向3一ク模型。
- (A) 特許数求の報酬到 2 引起級のブリッジ回路と 特許調求の報酬所 3 引起級のブリッジ 四路とを 世界に接続するとともに、前記直列に接続した 2 つのブリッジ回路と放列に可要抵抗器を接続 し、新記 2 つのブリッジ回路の接較点と可要抵抗器の中点とを接続して更にブリッジ回路を形

成せしめ、減ブリッジ国際に重数保存電流を流 すことを特別とする約許請求の範囲第1項記載 の傾向ヨーク強闘。

3.発明の詳細な説明

(広葉上の利用分野)

本発明は、インライン配列の電子観を有する カラーブラウン世に使用されるカラー保肉ヨー クに関し、特に水平偏向周波数の高い領域で使 用されるコマ収益のない偏向ヨーク装配に関する。

く従来の技術)

周知の知く、見在のセルフコンパーゼンスシステムは循环ヨークの木平保証コイルの選邦分布をピンクッション選邦、強直保向コイルの選邦とのサイドピーム(A.B)のズレ (非点収集) をなくし、この状態で発生するサイドピーム(A.B) とセンターピーム(G) のズレ (コマ収差) をブラウン哲ネック部に致けた微性体 (一般にエンハンサー及びシャントと呼ばれる。第4回参照)

けたエンハンサー磁性#1.2により、中心機取密 取を上げることにより行なわれている。 〈発明が原次しようとする問題点〉

CAD/CAN写の普及により高密度表示の要領 が強まっているが、真皮度表示には異想のこと ながら高速走査(高い水平偏向周被数) を必要 とする。しかし、前途の従来のセルフコンパー ゼンスシステムは高速定案に対して次のような **券労を有する。即ち前記ブランウンサネック部** に設けられた個性体。シャント及びエンハンサ 一は周波数の上昇に伴い高月波収失が増大して 経向開始類でコマ教査補正量の減少をもたら す。この結果、加生園に示す如き、センタービ ームながサイドビームを。8に対してブラウン質 異面右側にずれる県象も呈する。このズレは差 しく耐気を扱う。この現象を用決するために は、ブラウンヤからコマ収扱補正用の確性体 (シャント及びエンハンサー)を撤去すればよ いわけであるが、この誓合、セルフコンパーゼ ンスを維持するために似向ヨーク質でこのコマ により袖正することで達成されている。第7世 は水平偏向コイル監界分布がピンクッシェン値 おに、また重点性向コイル磁界分布がパレル磁 終に形成されることにより発生するコマ収益を 示し、 第 8 同 はこ の コ マ 収 道 を ブ ラ ウ ン 管 ネ ッ ク那に設けられた佳性体、エンハンサー磁性体 1.0 及びシャント値性体1.1 により組正される様態 を示す。コマ収益は、水平偏向コイルがピンク ッション業界のため、 センタービームGの受け る磁束密度がサイドビーム 5、5の受けるそれに 比較し低いことにより似向不足として現われ、 また重賞信仰コイルがパレル程界のため、これ も耳葉にセンタービームGが偏向不足として現 われる。従って、このコマ収去を補正するには センターピームGの交ける磊束圏皮を高めてや ればよいわけで、一般にはインライン配列電子 ビームの豊正方向に対してはサイドピーム 8,8 モシャント確依体11により祖気シールドするこ とにより。またインライン尼男電子ピームの水 平方向に対してはセンタービームGの上下に数

収益を処所する必要が生ずる。 〈問題点を解決するための手段〉

水光明は、上述のコマ収整を傾向ヨークで発 度できるよう構成したもので、以下本発明保険 ヨークをコマフリー 任向 ヨークと呼ぶことにす る。サイドビームR、Bのズレは非点収益、また サイドビーム R , B とセンタービーム G との ズレ はコマ収扱として知られており、非点収扱は質 **削ヨークの中央部からスクリーン側に、またコ** マ双差は似何ヨークのネック部構の依靠分布に それぞれ強い影響を受けることも別知である。 育述の知く、セルフコンパーゼンス質向ヨーク にあっては、水平偏白コイルの催れ分布がピン クッショク型、垂直偏向コイルの選昇分布がバ レル型であることを必要とするが、コマフリー 似的ヨークにおいては、更に傷向ヨークのブラ ウンサネック部側においてセンタービームCの 44. 真肉不足を解消するため、前記セルフコンパー ゼン.久偏のヨークの水平および垂直偏向コイル の磁界と遊の磁界、即ち水平偏向コイルではパ

レル健界、長貴督向コイルではピンクッション 経界を形成せしめることが必要である。据4回 に温度のセルフコンパーゼンス保育ヨークにあ 要なブラウン管管職(2輪)に沿った従界分布 世化を、また毎5回にコマフリー資序ヨーグに 必要なる軸に拾った健界分布変化を示してあ る。水平偏向コイルは整型のため、2輪方向に 第5個に示す知者職界分布変化を持たせること は比較的容易であるが、重真質向コイルについ てはトロイダル塩のため不可能に近い。そこ で、本発明は質白ヨークのブラウンサネック部 似に、インライン配列の電子ピームの左右與例 に対向させて1対の巨型磁性体及び電子ピーム 上下周領に対向させて1対のコ型置性体を配数 し、これら1対のE型最性体及び1対のコ型機 性体の各々に補助コイルを巻回し、これら補助 コイルに亜直偏向世後を注すことにより、第5 図に示すような観界分布変化、特に信仰ヨーク のプラウンサネック部側にピンクッション提系 を掛んとするものである。また、これら補助コ イルに可変無抗器を接続しブリッジ回路を形成せしめ、ブラウン替あるいは紹介ヨークの製作上に起因するミスコンパーゼンスの補正をも成し付るようにしたものである。

く作用 表び 実施 例〉

以下。國面に沿い本見明を製明する。第1個は本角明備自由一ク製質の打面限を示し、傾向ヨーク製質の打面限を示し、傾向ヨーク12のブラウンヤネック部便に、インライン配列の粒子ビームを、G、Bの定省河側に位置させて1対のB型磁性体1、1、のこの上下両側に位置させて1対のB型磁性体1、1、のそれで加速なれ、新記1対のB型磁性体1、1、のそれでれの脚部には補助コイル3m。3b、3a及び3m、3b、3c、が那回され、また前配1対のコ型磁性を2、2、の中央部には補助コイル4および4、が着位され、こられ補助コイル3m。3b、3c及び3m、3b、3c、並びに4、4、は近ばに4、4、は近ばに4、5c、並びに4、4、に重度偏向電波を流すことにより、第2

国に実験矢印で国示の知と批判が発生する。こ の銀界は垂直値向コイルの顕浪艦束(第2回に 敬益矢印で示す)と協関してピンクッション強 界を形成する。即ち、Y科用辺鄙においては、 2.型業性体1。11.及びコ型催性体1。21の補助コイ ル部3a,36,3c,3a1,361,301及び4,41により撤収 される雑罪と長度経向コイルの提改雑罪とが反 いに回及し、また中心部では前犯補助コイル群 による個界と垂直祭内コイルの解放機界とが打 ち折し合う方向に作用するので、子種飼辺部で 銀沢密度が高く中心部で銀束密度の低い。 所 肩゛ナペ蝶゜型のピンクッション維非分者とな る、促って、本見明によれば毎月ヨークのブラ カンセネック部側でピンクッション展界が持ち れ、コマフリー質用ヨークで所望される第5回 の知を健界分布を持ることができる。この前 製。 ブラウン 昔のコマ 収益 補 正用 の 確 性 体 を 不 要とでき、高速走査においても中心ビームロが **画面右側に片客る弊客を遊けることができる。** 奶 3 贺(a)は 本 尭 明 の L 実 進 例 モ 示 す 接 峡 図 で あり、目において、5は可数抵抗器であり、E 型磁性体1。1 "に推翻された補助コイル3m。3b。3c と被助コイル3 a ' , 3 b ' , 3 c ' との接線点が可収板 抗島もの中点』と接続され、ブリッジ四路を構 成する。かかる回路で、可変延抗数5の中点 # を、例えば、歯の破線矢印の5点の方向に創盤 すれば、初助コイル3m,3b,3eに流れる無直質内 世級は減少し、補助コイル3a1,361。3c1に流れ る設置製剤性流は増加する。この結果。 第2回 の展界分布において、BピームとRピームとが それぞれ受ける右向きの磁界に不均衡が生じ、 Bビームに比べRピームがより強い世界を受け ることになる。このため、電子ピームが開展上 個個肉時に吐Bピームに比べRビームがより大 きな関係下向 きの力を受け、また関係下側係向 ByにはBビームに比べRビームがより大きな質 回上向きの力を受けるため、ボラスター小の要 選となる。従って、ブラウン管及び信向ヨーク の型作上に起因する第4回(4)に示す知るミス コンパーゼンスの相正が可能となる。第1回(b) は本発明の他の実施例に基づく接収回を示し、 1分の三型磁性体1,21に符目された補助コイル 4 と 4 * の接続点が可安断状态 6 の中点 e に接続 され、ブリッジ国務を構成する場合の例で、可 安新祝書6の中点:を登集矢印の b 点方のに気 姓すると、補助コイル4に洗れる重要祭典業装 が減少し、勧助コイル4′に洗れる電波が増加す る。この結果、首面上側がパレル方向に、 医型 下側がピンクッション方向となり、剪4筒(b) に示すようなミスコンパーゼンスの補正が可慎 となる。 虹3回(c)は、補助コイル3a.3b.3cと 3 e ′ , 3 b ′ , 3 c ′ との独認点を可変維抗器 5 の中点 a に接続し形成した前記的3回(a)のブリッジ 担味と補助コイル4と4、との接続点を可要抵抗 器 6 の 中点 1 に接 級 し 形成 し 走 碑 記 第 3 図(5) のブリッジ四路とを進光に接続し、更に整配2 つのブリッジ四路に並列に可要提抗数7を接収 し、この可要無抗器7の中点点が終記2つのブ リッジ目的の接続点と接続されブリッジ目標を 修成するようにしたものの実施何で、可要抵抗

4、関連の簡単な説明

第1日は本発明の気のヨーク装成の背面観、 第2日は本発明信のヨーク装包により発生する ブラウン管ネック部における観界、第3首(a)。 (b)。(c)はいずれも本発明実施例の差解質時 別、前4回(a)。(b)。(c)は各種ミスコンパーゼ ンスの保難阻、前5回は本発明信向ヨークのブ 数7の印式。を被集矢印との方向に調賞するこ とにより、補助コイル3ェ,35,3c及び3=',35',3c ・と可変感抗陥5とのブリッジ回路に強れる重 武弘商批説が増加し、銀界分布がよりピンクッ ション型となる。この結果、質値重截方向にお いて、センタービームGのラスターがサイドビ -- A R。 B の ラスターより大となるため、 第1時 (c)に示す如まミスコンパーゼンスの袖正が行 なわれる。なお、第3回(C)中の B, B' は可要抵 抗 動?の 補 正 観 頭 の コ ン ト ロ ー ル に 用 い る 固 定 症抗であり、間定抵抗は第3回(≈)及び(b)の 各可要抵抗器5及び6の被正用に用いてもよ い。また、上述の郭3貫(a)。(b)及び(c)の 災義例は、それぞれの可要無抗路の中点のを観 最 矢印 b 点 の 方 肉 に 両 盤 さ む た 毛 合 に つ い て 真 明したが、可要無抗器の中点=を推議矢印に点 のガ府に割返した場合にはミスコンパーゼンス の補正方向が全く逆方向になることはいうまで もない。

く発明の効果>

> 出加人 東京特殊石線株式会社 代表者 小 著 継 生

